

Расписание занятий группы М20-210

ПОНЕДЕЛЬНИК

08:30 — 10:05	■ ЛЕК	Ф	Военная подготовка	📍 ДОТ
10:15 — 16:05	■ ПР	Ф	Военная подготовка	📍 ДОТ

ВТОРНИК

10:15 — 11:50	■ ЛЕК	3	Оптическая и лазерная диагностика высокотемпературной плазмы	🎓 Гарнов С.В.	📍 ДОТ
	■ ПР	3	Оптическая и лазерная диагностика высокотемпературной плазмы	🎓 Гарнов С.В.	📍 ДОТ
12:45 — 13:30	■ ЛЕК		Основы расчета лазерных и оптических систем	🎓 Цветков В.Б., Шафеев Г.А.	📍 ДОТ
13:35 — 15:15	■ ПР		Основы расчета лазерных и оптических систем	🎓 Цветков В.Б., Шафеев Г.А.	📍 ДОТ
16:15 — 17:50	■ ЛАБ		Общий лабораторный практикум	🎓 Захаров А.М., Савёлов А.С., Саранцев С.А., Синельников Д.Н.	📍 ДОТ

СРЕДА

09:20 — 10:05	■ ЛЕК		Физика лазерного термоядерного синтеза	🎓 Попруженко С.В.	📍 ДОТ
10:15 — 11:50	■ ПР		Физика лазерного термоядерного синтеза	🎓 Попруженко С.В.	📍 ДОТ
13:35 — 14:20	■ ЛЕК		Компьютерные методы моделирования и обработки экспериментальных данных	🎓 Степаненко А.А.	📍 ДОТ
14:30 — 16:05	■ ПР		Компьютерные методы моделирования и обработки экспериментальных данных	🎓 Степаненко А.А.	📍 ДОТ
16:15 — 17:50	■ ЛЕК		Основы методологий управления процессами	🎓 Генисаретская С.В.	📍 ДОТ
	■ ПР		Основы методологий управления процессами	🎓 Генисаретская С.В.	📍 ДОТ

ЧЕТВЕРГ

08:30 — 10:05	■ ПР		Иностранный язык	🎓 Брызгалова С.А.	📍 ДОТ
12:45 — 14:20	■ ЛАБ		Общий лабораторный практикум	🎓 Синельников Д.Н., Захаров А.М., Савёлов А.С., Саранцев С.А.	📍 ДОТ
16:15 — 17:00	■ ЛЕК		Основы расчетов в программе ANSYS	🎓 Булгадарян Д.Г.	📍 ДОТ
17:05 — 18:40	■ ПР		Основы расчетов в программе ANSYS	🎓 Булгадарян Д.Г.	📍 ДОТ

ПЯТНИЦА

11:55 — 12:40	■ ЛЕК		Мощные лазерные установки для термоядерных исследований	🎓 Кузнецов А.П.	📍 ДОТ
12:45 — 14:20	■ ПР		Мощные лазерные установки для термоядерных исследований	🎓 Кузнецов А.П.	📍 ДОТ
14:30 — 16:05	■ ЛЕК		Нелинейная оптика (04.09.2020 — 25.09.2020)	🎓 Масалов А.В.	📍 ДОТ
	■ ЛЕК		Нелинейная оптика (02.10.2020 — 23.10.2020)	🎓 Масалов А.В.	📍 ДОТ
	■ ПР		Нелинейная оптика (30.10.2020 — 18.12.2020)	🎓 Масалов А.В.	📍 ДОТ
17:05 — 18:40	■ ЛЕК	3	Методы анализа поверхности (04.09.2020 — 25.09.2020)	🎓 Садовский Я.А.	📍 ДОТ
	■ ЛЕК	3	Методы анализа поверхности (02.10.2020 — 23.10.2020)	🎓 Садовский Я.А.	📍 ДОТ
	■ ПР	3	Методы анализа поверхности (30.10.2020 — 18.12.2020)	🎓 Садовский Я.А.	📍 ДОТ